**職　務　経　歴　書**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　○○ ○○

**■職務要約**

○年間エッチングプロセスの開発に取り組んでまいりました。20xx年からはサブリーダーとして工程管理や協力会社、　　メンバーマネジメントを中心に予算やリスク管理などプロジェクトマネジャー業務の一部にも携わっております。

**■職務経歴**

□19xx年xx月～20xx年xx月　○○○○株式会社

　◆事業内容：半導体製造装置の開発、製造、販売

　◆資本金：○○○百万円　売上高：○○○百万円（20xx年）　従業員数：○○○名　上場

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期間 | 担当製品 | 業務内容 | メンバー/役割 |
| 19xx年xx月　～20xx年xx月 | 液晶向けプラズマエッチング装置 | 低温ポリシリコンTFT向けのエッチングプロセス開発・評価試験、データ解析を担当【ツール】電子顕微鏡、蛍光X線元素分析装置 | メンバー：10名 |
| 20xx年xx月　～20xx年xx月 | 液晶向けプラズマエッチング装置 | 2周波RIE開発・酸化膜プロセス開発・プラズマ密度分析の制御技術開発・パワー効率の向上のためのチャンバー構造見直し【ツール】ネットワークアナライザー、プラズマ電子密度測定、電子顕微鏡、蛍光X線元素分析装置 | メンバー：8名 |
| 20xx年xx月　～20xx年xx月 | 半導体エッチング装置 | CVDプロセス技術開発（○○大学との共同研究）・Yield改善に特化した新規製品の開発・Wsix、PE-Si02成膜プロセス開発【ツール】電子顕微鏡、蛍光X線元素分析装置 | サブリーダー/メンバー5名 |

**■活かせる経験・知識・技術**

・ドライエッチング、CVDエッチングプロセス開発技術（20xx年　優秀社員賞受賞）

・サブリーダーとしてプロジェクト工程管理、協力会社およびメンバーマネジメント、予算・リスク管理の一部

**■資格**

・初級システムアドミニストレータ（20xx年xx月）

・日本英語検定試験準1級（20xx年x月）

**■自己ＰＲ**

あまり、限定せずに簡潔に！

大学時代から研究をしてきた表面加工プロセス技術を活かしつつ、エッチング装置の開発に携わってきました。

プロジェクトでは、他の研究者と協調することを大切にし、お互いのアイデアを率直に意見交換できるよう率先してチームを引っ張ってきました。特に○年からの○○プロジェクトにおいては、関係者が多く、かつ新規製品の開発で過去のノウハウがなかったため、いかに各人の知見やアイデアを積極的にだし、融合させていくかを意識して取り組みました。

以上